

大分高専ラボツアー

Part2

昨年度好評であった「大分高専ラボツアー」を今年度も開催いたします。

大分工業高等専門学校に導入された一部の機器や、研究室を見学できます。当日はオープンキャンパス形式で、興味のあるところをご覧になれます。機器調整を終え、実際に皆様のお役に立てる状況となりましたので、ぜひお越しください。

企業・教育・行政機関の方々はもちろん、大分工業高等専門学校に興味をお持ちの保護者も大歓迎です！

* 精密な機器がありますので、参加者は中学生以上とさせていただきます。

日時 平成26年12月10日(水)
13:30 ~ 15:15

会場 大分工業高等専門学校

住所: 大分市牧1666番地

※駐車場は大分高専敷地内をご利用ください。

内容 13:00 ~ 受付

場所: 専攻科棟4階

アカデミックホール

13:30 ~ 開会

13:50 ~ ラボツアー

15:15 終了

参加費
無料

引き続き15:30~17:00まで第20回技術講演会
が開催されます。お申込みは大分高専総務課企画室まで！
TEL:097-552-6450

申込締切 平成26年12月5日(金)

※必ず事前申込みが必要です。

申込方法 必要事項をご記入のうえ、
FAX、e-mail、持参のいずれか
の方法でお申込みください。

問合せ先 大分市産業振興課 産業振興担当班
住所: 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(本庁舎9階)
TEL:097-537-7014 FAX:097-533-6117 e-mail:sangyosinko1@city.oita.oita.jp

公開機器(一部)

【機械工学科】

- ・全自動多目的X線回折装置
- ・ワイヤーカット放電加工機
- ・電界放出形走査電子顕微鏡
(EDS分析付)
- ・ウォータージェット切断機
- ・3次元樹脂モデル造形システム

【電気電子工学科】

- ・EMC(電磁環境両立性)測定に関する
電波暗室
- ・高電圧インパルス発生装置

【情報工学科】

- ・GIS機能も有した高度情報処理教育用
コンピュータシステム
- ・2足歩行ロボット制御実験設備
- ・電磁・静電シールド情報実験室の構築
- ・並列計算機システム
- ・動画像処理実験用スタジオ

【都市・環境工学科】

- ・シーケンシャル形ICP発光分析装置
- ・高速液体クロマトグラフ
- ・可搬式エネルギー分散型蛍光X線分析
装置(塩害調査用)
- ・デジタルマイクロスコープ

※その他の機器は大分市ホームページをご覧ください

初

初

初

『大分高専ラボツアー』参加申込書

所属			住所		
参加者名	職名	フリガナ 氏 名			
電話番号			E-mail		
FAX番号					